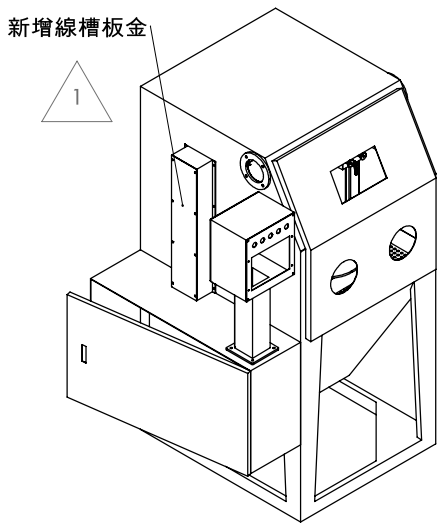
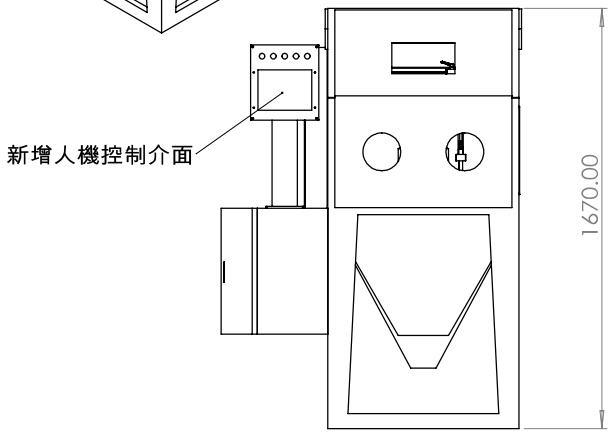
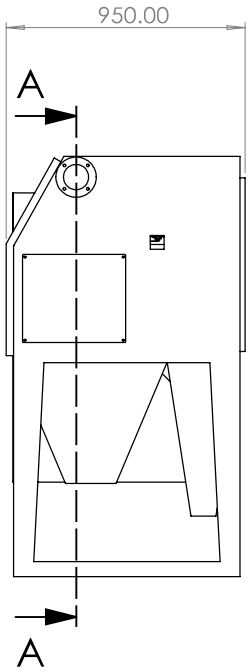
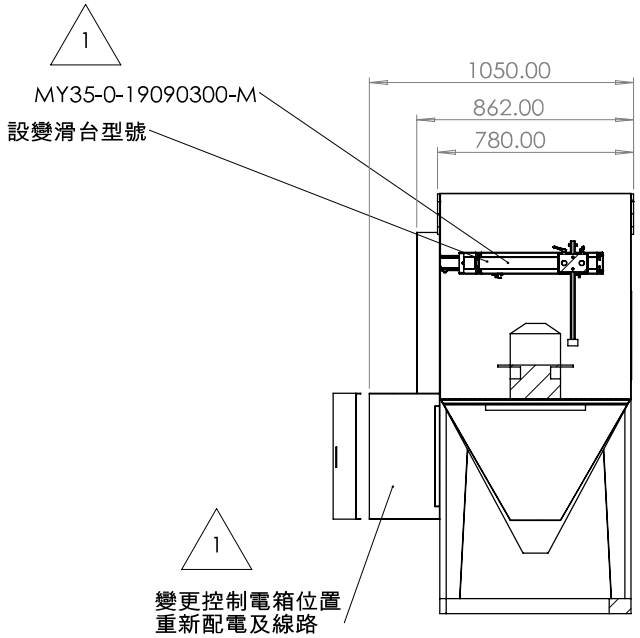
工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute









剖面圖 A-A

1

委託工程內容
設變微粒子噴槍運動控制滑台（SBSW85-P10-S300-1P-CM-ROS-M-2M）
設變電控配電箱位置及驅動控制介面撰寫
設變滑台走線位置及保護線槽板金
重新整合全驗證平台控制需求於控制介面
含噴漆

除非另有指定: 否則尺寸足以毫米為單位 表面加工: 公差: 線性: 角度:	加工處理: 烤漆			去除毛邊與銳角	不要縮放工程圖	修訂版	
	姓名	簽名	日期		標題:		
繪製者	楊忠義		20261110		噴槍控器工程		
檢查者							
核准者							
製程							
品管			材料:		工程圖編號		A3
					微粒子驗證設備		
			重量:		比例1:20	圖頁 1 OF 1	